Experimentos Cuánticos II Curso 2025 - CLASE 4 (9/4/2025)

Docente: Félix G. Requejo (felix.requejo@gmail.com)



Karl Mane Siegbahn

1924 - Premio Nobel de Física: *"por sus descubrimientos y su investigación en el campo de la espectroscopia de rayos X".*

Charles G. Barkla (1877-1944)

Instrumentación, difracción y fuentes de radiación – Naturaleza electromagnética de los rayos X

Barkla reproduce, con rayos X, los experimentos realizados en 1808 por Étienne-Louis Malus para mostrar la polarización de la luz, y llega a la conclusión de que los rayos X son ondas electromagnéticas transversales. También observa que al hacer incidir rayos X sobre una sustancia, ésta emite nuevos rayos X "secundarios" característicos, y da lugar al nacimiento de la espectroscopía de rayos X, descubrimiento que le valió el premio Nobel de Física de **1917**. C. G. Barkla, "Polarised Röntgen Radiation", *Phil. Trans. Roy. Soc. A, 204, 467-479, 1905*; C. G. Barkla, "Secondary Röntgen Radiation", *Nature, 71, 440*.



Objetivos

- Indagar sobre los mecanismos de la interacción de la radiación con la materia en la región de los rayos X. Comprender el proceso de fluorescencia de la radiación X en dicho contexto.
- Comprender la utilidad de los mecanismos de absorción-emisión para la experimentación, desde experimentos "in house" hasta aquellos realizados con fuentes de radiación de sincrotrón con resolución espacial.
- Realizar un experimento de fluorescencia de rayos X (fuente convencional) efectuar una determinación cuantitativa a partir del espectro de fluorescencia de muestras físicas.

Contenido

- Los procesos físicos en la materia en la región de los rayos X: técnicas experimentales emergentes.
- Producción de la radiación característica, nomenclaturas.
- El espectro de FRX: análisis cualitativo y cuantitativo
- Aspectos experimentales
- Ventajas y limitaciones de la FRX
- Experimentación avanzada con FRX, radiación de sincrotrón



Radiación y materia

Interacción de la radiación con la materia en función de la energía incidente:

- Scattering coherente (Thomson, Rayleigh)
- Scattering incoherente (Compton)
- Efecto fotoeléctrico:

Absorción \rightarrow fotoelectrones, fotones fluorescentes, electrones Auger

- Producción de pares
- Fotodesintegración

El efecto fotoeléctrico es el proceso dominante en el rango de energías de los fotones incidentes entre 1-100 keV.





Interacción entre radiación y materia:



Bordes de absorción:

Proceso fotoeléctrico: dominante entre 10-100000 eV

Procesos físicos y técnicas experimentales



Procesos físicos y técnicas experimentales



La estructura electronica (notaciones)

Subnivel (ℓ)	Orbitales (m,)	Número de Orbitales	Número de electrones
s (<i>l</i> =0)	<u>↑↓</u> o	1	2
p (<i>l</i> =1)	$\frac{\uparrow\downarrow}{-1} \stackrel{\uparrow\downarrow}{=} \frac{\uparrow\downarrow}{0} \stackrel{\uparrow\downarrow}{+1}$	3	6
d (<i>l</i> =2)	$\begin{array}{c c} \uparrow \downarrow \\ \hline -2 \\ \hline -1 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline +1 \\ \hline +2 \\ \hline \end{array}$	5	10
f (ℓ=3)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7	14



X-ray notation	Modern notation	n	l	$j = l + m_s$			
К	1s	1	0	1/2			
L	2s	2	0	1/2			
L	2p1/2	2	1	1/2			
L _{III}	2p3/2	2	1	1 1/2			
M	3s	3	0	1/2			
M _{II}	3p1/2	3	1	1/2			
M _{III}	3p3/2	3	1	1 1/2			
M _{IV}	3d3/2	3	2	1 1/2			
M _V	3d5/2	3	2	2 1/2			
NI	4s	4	0	1/2			
N _{II}	4p1/2	4	1	1/2			
N _{III}	4p3/2	4	1	1 1/2			
N _{IV}	4d3/2	4	2	1 1/2			
Nv	4d5/2	4	2	2 1/2			
N _{VI}	4f5/2	4	3	2 1/2			
N _{VII}	4f7/2	4	3	3 1/2			

Charles G. Barkla (1877-1944)

s: Se refiere a las líneas espectrales "sharp". Originalmente, se usaba para describir líneas espectrales de rayos X que eran fáciles de distinguir de otras líneas.

p: Proviene de las líneas "principal". Estas líneas son las más intensas en el espectro de emisión de muchos elementos.

d: Se refiere a las líneas "diffuse". Estas líneas son menos intensas que las líneas principales y se observan en muchos espectros de emisión.

f: Proviene de las líneas "fundamental". Estas líneas son las menos intensas y suelen ser difíciles de observar en el espectro de emisión.



¿Es posible que se realicen transiciones entre cualquier par de niveles electrónicos?

No. La mecánica cuántica establece **reglas de selección** para las transiciones permitidas que involucren la emisión de un fotón.

- 1. El cambio en n (principal) debe ser ≥ 1
- 2. Cambio en ℓ (subcapa) debe ser +1 o -1
- 3. Cambio en j (momento angular total) debe ser +1, -1 o 0

Un hueco en la capa K (ℓ =0) debe ser llenado por un electrón de un orbital p, ya sea 2p (capa L), 3p (capa M) o 4p (capa N), pero no puede ser llenado por un electrón de la capa L₁ (2s).



 E_b^{K} : energía de ligadura en la capa K (nivel 1s)

Corresponde a la diferencia de energía entre dos niveles electrónicos (internos) del átomo.



Los procesos de fluorescencia y de producción de electrones Auger son competitivos.



Intensidad fluorescente en función de Z para cada borde de absorción.

Corresponde a la diferencia de energía entre dos niveles electrónicos (internos) del átomo.



Los procesos de fluorescencia y de producción de electrones Auger son competitivos.



Pueden producirse **emisiones fluorescentes secundarias** a partir de la excitación de un segundo elemento a partir de la emisión característica del primer elemento (siempre y cuando la energía Ej > Ei.



Las energías propias de cada línea de emisión dependen de los niveles involucrados y así serán propias de cada elemento.

En los elementos más livianos, la diferencia de energía entre las líneas $K_{\alpha,\beta 1}$ y $K_{\alpha,\beta 3}$ es extremadamente pequeña y en general no puede ser detectada. En nuestro caso las veremos en general como una sola.



El espectro de fluorescencia de rayos X



Fluorescencia de rayos X Upper state E ΔE Hole Electron Corresponde a la diferencia de Característico de energía entre dos niveles cada elemento. electrónicos (internos) del átomo.

Es posible un análisis cualitativo para identificar la presencia de diferentes elementos.







En un experimento de XRF se mide la energía y la intensidad de la radiación.

La INTENSIDAD es proporcional al número de fotones que es proporcional a la concentración de un dado elemento.



Niveles de Energía de átomos con un electrón

Ecuación de Schrödinger en 3D
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi = E\psi$$

Los niveles de energía posibles de los estados estacionaros ligados del electrón que se obtienen de esta ecuación están dados por la expresión:

$$E_n = -\frac{R_{\infty}hcZ^2}{n^2} = -\frac{13,607Z^2}{n^2} \text{eV} \qquad \begin{array}{l} \text{Idéntico resultado al que llegó Böhr en 1913} \\ \text{planteando la cuantización del momento angula} \\ \text{Con:} \quad R_{\infty} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 c} = 1,0974 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad \begin{array}{l} \text{Denominada constante de Rydberg} \end{array}$$

r

y Z es un entero conocido como número atómico que representa las unidades de carga en el núcleo.

Böhr propuso que la energía de un fotón emitido luego de una desexcitación es igual a la diferencia entre los niveles energéticos inicial y final dados por la expresión anterior:

$$h\nu = E_i - E_f = R_{\infty}hcZ^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

En 1913 el físico inglés Henry Moseley, midió las emisiones características de diferentes elementos y a partir del modelo de Bohr correlacionó la frecuencia de los rayos X emitidos con el número atómico. A partir de sus resultados encontró la siguiente relación para la línea K:

$$E_{K,\alpha} = C(Z-\sigma)^2$$

Donde Z es el número atómico, C es proporcional a la constante de Rydberg (R_{∞}) y σ es el coeficiente de apantallamiento del nivel K y tomaba según Moseley un valor cercano a 1, ya que luego de arrancar un electrón de la capa K, solo queda 1 electrón restante apantallando la carga del núcleo.

$$E_{K,\alpha} = \frac{3R_{\infty}(Z-1)^2}{4}$$

La Ley de Moseley es una ley empírica referida a las emisiones características o fluorescentes emitidas por átomos de un dado elemento.



Adaptado de trabajo original de Moseley (H. G. J. Moseley, Philos. Mag. (6) 27:703, 1914

La determinación de Moseley de esta relación proporcionó una prueba sencilla del orden de los elementos según Z. Mostraba dónde faltaban los elementos de la tabla periódica y condujo al descubrimiento de algunos de estos elementos. Por ejemplo, el hafnio (Hf), que químicamente es casi idéntico al circonio (Zr), fue identificado por D. Coster y G. von Hevesy en 1923 a partir de su espectro de rayos X.

A partir de la medición de las líneas de emisión K de diferentes elementos, utilizando la ley de Moseley es posible determinar la constante de Rydberg y el coeficiente de apantallamiento para un dado elemento.

$$E_{K,\alpha} = \frac{3R_{\infty}(Z-1)^2}{4}$$

La Ley de Moseley es una ley empírica referida a las emisiones características o fluorescentes emitidas por átomos de un dado elemento.



Adaptado de trabajo original de Moseley (H. G. J. Moseley, Philos. Mag. (6) 27:703, 1914

Ejemplo: muestra de acero

51 12 10 10 10 24 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(nn. 1725) dzis 1 e NOA troite (186 Tinces JAPA IS Tinces 1 & Tinces 1 State State State	Element	Atomic Number	Energy (keV)
	Deba arr Vastelline art i um time 1/28 1/Count, 110/32 1/Count, 1/Count, 110/32 1/Count, 1/Count,	Cr	24	5.41
e	1 Time 1 2011 1 44555 JC connected k knomekors	Mn	25	5.90
r Handreit Handreit Handreit Handreit H	droid AD Marth Arra ertanty Kate ess Anen	Fe	26	6.40
	Tomp 200 nd Temp 2010 IIV 1880	Ni	28	7.48
		Cu	29	8.05
5. 13 Carrac 10.5 <u>6.30</u> Carrac 0.556 <u>6.30</u> Creat 0 <u>5</u> Creat 0 <u></u>		Мо	42	17.48

$$E_{K,\alpha} = \frac{3R_{\infty}(Z-1)^2}{4} \implies R_{\infty} = 2.11 \times 10^{-18}$$



El análisis cuantitativo de la intensidad permite obtener:

CONCENTRACION ELEMENTAL: la concentración de cada elemento en la muestra. El método es sensible a trabajar en niveles de detección que se encuentran en el orden de magnitud de $1\mu g / I$.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: la estequiometría de un dado compuesto analizando la intensidad relativa debida a cada elemento.



El análisis cuantitativo por XRF actualmente se respalda con un formalismo matemático bien definido basado en el enfoque de parámetros fundamentales. La mayoría de los fenómenos de segundo/tercer orden que afectan la intensidad de la fluorescencia se describen mediante fórmulas analíticas.

Sin embargo, habitualmente para las determinaciones experimentales se emplean aproximaciones empíricas, que resultan más específicas, pero a la vez más sencillas de implementar cuando es posible contar con las referencias adecuadas.

Existen además numerosas correcciones empíricas asociadas a cuestiones específicas como la geometría y tamaño de la muestra, densidad, extensión, topografía de la superficie, tipos de haz incidente, etc.

El análisis cuantitativo de la intensidad permite obtener:

CONCENTRACION ELEMENTAL: la concentración de cada elemento en la muestra. El método es sensible a trabajar en niveles de detección que se encuentran en el orden de magnitud de $1\mu g / l$.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: la estequiometría de un dado compuesto analizando la intensidad relativa debida a cada elemento.



El análisis cuantitativo por XRF actualmente se respalda con un formalismo matemático bien definido basado en el enfoque de parámetros fundamentales. La mayoría de los fenómenos de segundo/tercer orden que afectan la intensidad de la fluorescencia se describen mediante fórmulas analíticas.

Sin embargo, habitualmente para las determinaciones experimentales se emplean aproximaciones empíricas, que resultan más específicas, pero a la vez más sencillas de implementar cuando es posible contar con las referencias adecuadas.

AUTOABSORCIÓN EN MUESTRAS NO DELGADAS (self-absorption)

Thin sample

Análisis cuantitativo de la FRX: Quantification in X-ray fluorescence spectrometry Minimalization Compensation methods Matrix correction methods of matrix effects Fundamental parameter Dilution methods methods Internal standard Influence coefficient algorithms methods Standard addition Empirical methods coefficients Compton scatter Theoretical methods coefficients



Análisis cuantitativo a través de métodos de calibración experimental:

Calibración del Sistema:

- 1. Antes de realizar el análisis cuantitativo, es necesario calibrar el sistema de XRF con estándares conocidos que contienen los elementos de interés en concentraciones conocidas.
- 2. Se miden los espectros de los estándares para crear una curva de calibración que relaciona la intensidad de la fluorescencia con la concentración del elemento.

Medición del Espectro de la Muestra:

3. Se realiza la medición del espectro de fluorescencia de la muestra desconocida utilizando el mismo sistema calibrado.



La autoconsistencia del método se refleja en la linealidad de la relación entre intensidad y concentración de la especie.

Análisis cuantitativo a través de métodos de calibración experimental:

Corrección de Efectos de la matriz sólida:

Se deben corregir los efectos de la matriz, que incluyen la **autoabsorción** y la **fluorescencia secundaria**.

Estos efectos pueden distorsionar el espectro y afectar la intensidad de la fluorescencia del analito. Se utilizan métodos y algoritmos específicos para corregir estos efectos.





Análisis cuantitativo: CORRECCIONES

Correcciones intrínsecas al proceso físico:

- Corrección por sección eficaz de fluorescencia (típicamente para líneas K y L)
- Corrección por fluorescencia secundaria

Correcciones geométricas (experimentales):

- Corrección por atenuación del haz (camino óptico)
- Corrección por ángulo sólido

Correcciones por la matriz:

- Tipo y preparación de la muestra
- Espesor del material

SECCIÓN EFICAZ: Se trata de procesos competitivos que dependen de la energía del fotón incidente

https://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html

https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database



Sección eficaz fotoeléctrica (ionización) de la capa K

Donde:

Análisis cuantitativo: sección eficaz

Para una dada energía de fotón incidente (por encima del borde absorción del elemento j):

 $I_{F_{K,j}} = I_0 \times \sigma_K \times G \times N_j \times \tau_{Be} \times \tau_{Air} \times \epsilon \times \cdots$

 $I_{F_{K,j}}$: es la intensidad medida del pico de fluorescencia de la línea K para el elemento j

I₀ es la intensidad de radiación incidente, G el factor geométrico, N_j la cantidad de átomos del elemento j, τ_{Be} es la atenuación por la ventana de berilio, τ_{Air} es la atenuación de la fluorescencia en el camino de aire, ε la eficiencia del detector.

EFECTOS DE MATRIZ

 $\tau_K(E)$: https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database

Sección eficaz de fluorescencia (de la capa K): $\sigma_K(E)$

$$\sigma_K(E) = \tau_K(E) \times \omega_K \times f_{K,K_{\alpha+\beta}}$$

$$\sigma_{K_{\alpha}}(E) = \tau_{K}(E) \times \omega_{K} \times f_{K,K_{\alpha}}$$

ω_K	es la eficiencia de fluorescencia de la capa K
$ au_K(E)$	es la sección eficaz total de fotoionización de la capa K
$f_{K,K_{lpha}}$	es la fracción de emisión de la línea Kα respecto a las transiciones al nivel K (estado final)

 $f_{K,K_{\alpha}}$:

Análisis cuantitativo: sección eficaz



Cambio en la sección eficaz de fluorescencia en la capa K del Ti en función de la concentración de Ti en una aleación de Ti-Ni.

B. Alım et al./ Journal of Radiation Research and Applied Sciences 11 (2018) 150-156

EFECTOS DE MATRIZ

 $\tau_K(E)$: https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database

Sección eficaz de fluorescencia (de la capa K): $\sigma_K(E)$

$$\sigma_K(E) = \tau_K(E) \times \omega_K \times f_{K,K_{\alpha+\beta}}$$

$$\sigma_{K_{\alpha}}(E) = \tau_{K}(E) \times \omega_{K} \times f_{K,K_{\alpha}}$$

Donde:

ω_K	es la eficiencia de fluorescencia de la capa K
$ au_K(E)$	es la sección eficaz total de fotoionización de la capa K
$f_{K,K_{\alpha}}$	es la fracción de emisión de la línea Kα respecto a las

transiciones al nivel K (estado final)

 $f_{K,K_{\alpha}}$:

ARREGLO EXPERIMENTAL: existen dos tipos de esquema experimental para la detección de la emisión fluorescente de fotones.



Existen otros modos de detección como de "reflexión total" (TRXRF) y diferentes configuraciones con fuentes de sincrotrón (imágenes de proyección 2D, tomografías, etc).





(Lower Limit of Detection):

 $LLD = \frac{3}{c} \times \sqrt{\frac{I_b}{I_p}}$

c: concentración del elemento I_b: intensidad del fondo (background Compton) I_p: intensidad de la señal (emisión fluorescente)

Optimizar la relación señal/fondo resulta relevante para mejorar (disminuir) el límite inferior de detección.





Aumento de N_p: fuentes más brillantes

Disminución de N_B: excitación monocromática, reflexión total, WDS



Límite mínimo de detección (Sensitivity):



C: concentración del elemento N_n: número de cuentas del máximo N_B: número de cuentas del fondo

Optimizar la relación señal/fondo resulta relevante para mejorar (disminuir) el límite inferior de detección.

LIMITE INFERIOR DE DETECCIÓN:





Energy, Wavelength, Angle etc



Aumentar el tiempo de detección

$$\frac{N_p}{\sqrt{N_b}} \ge 3$$

(en general no tiene sentido plantear el aumento de la concentración del elemento)

AUTOABSORCIÓN:



Distorsión del espectro de fluorescencia causada por autoabsorción. Arriba: espectros de fluorescencia de dos soluciones de DXP, $3.8 \times 10-7 \text{ mol L}-1$ (sólida) y $5 \times 10-6 \text{ mol L}^{-1}$ (punteada), escalados a la misma altura en 577 nm donde la autoabsorción no afecta el espectro de emisión. La distribución espectral de la intensidad cambia: la intensidad de la región de longitud de onda corta de la solución más concentrada es menor. Abajo: espectro de fluorescencia de la solución de DXP de $4 \times 10-7$ mol L-1 y espectros simulados de soluciones de $5 \times 10-7$ mol L-1, $5 \times 10-5$ mol L-1 y $5 \times 10-4$ mol L-1, escalados a la misma altura máxima en la región donde la autoabsorción afecta al espectro (aquí en los máximos de emisión). El corrimiento al rojo aumenta con la concentración creciente, causando una considerable distorsión del espectro original.



Calzaferri, G., Lutkouskaya, K. Mimicking the antenna system of green plants. *Photochem Photobiol Sci* **7**, 879–910 (2008). https://doi.org/10.1039/b804682b

¿Es FRX una medida del volumen o de la superficie del material?

CONFIGURACION PARA REFLEXION TOTAL (FRXT):

La FRXT es una variación de la técnica de dispersión de energía de FRX con una diferencia significativa consistente en el hecho que, en contraste con el método convencional (FRX) donde el haz primario impacta en la muestra con un ángulo de 40 (figura (a)), en la FRXT se utilizan haces rasantes por debajo de 0.1 (figura 1(b)).

La principal ventaja de la FRXT sobre la FRX convencional es la **reducción en el ruido de fondo** mediante la eliminación de la dispersión en la muestra.

> Contribución a la señal de fluorescencia de cada región de la muestra (plana).







CONFIGURACION PARA REFLEXION TOTAL (FRXT):



Ventajas y limitaciones de la FRX

Selectividad:

Análisis verdaderamente multi-elemento (desde S hasta U, ~80 elementos diferentes). Mide la concentración total del elemento (independientemente de la forma química).

Límites de Detección (LODs):

1 a 10 ppm como máximo (depende de la fuente, elemento, matriz, etc.).

Linealidad:

Respuesta lineal en más de 3 órdenes de magnitud (1-1000 ppm).

VENTAJAS

Precisión:

Errores relativos ~ 50% con instrumento calibrado de fábrica. Errores relativos < 10% utilizando estándares auténticos para calibración.

Exactitud:

Desviaciones estándar relativas (RSDs) < 5% (debe ser una muestra homogénea).

Velocidad:

Preparación mínima de la muestra (analizar tal cual o homogeneizar y transferir a la copa). Tiempo de análisis rápido (típicamente segundos a minutos).

Costo:

\$25,000-\$50,000 para instrumento portátil de campo. Mucho menos costoso por muestra que FAAS, GFAAS, ICP-AES y ICP-MS.

Varios:

Sencillo (puede ser utilizado por personas no expertas en el campo). No destructivo (la muestra puede ser conservada para análisis posterior). Los instrumentos portátiles de campo pueden funcionar con batería durante varias horas.

Ventajas y limitaciones de la FRX

Selectividad:

Interferencias entre algunos elementos (altos niveles de un elemento pueden dar un falso positivo para otro debido a la superposición de líneas de emisión y una resolución limitada de ~ 0.2 keV FWHM).

Sin información sobre la naturaleza química del elemento (se requiere una técnica adicional para la especiación).

LIMITACIONES

Límites de Detección:

Se deben usar técnicas alternativas para medir niveles sub-ppm (TXRF, GFAAS, ICP-AES, ICP-MS).

Exactitud:

El XRF es predominantemente una técnica de análisis de superficie (los rayos X penetran unos pocos mm en la muestra).

Para obtener resultados más precisos, es necesario homogeneizar las muestras y calibrar la respuesta del instrumento utilizando estándares reales.

PARA EL CASO DE FUENTES INTENSAS DEBE CONSIDERAR EL DAÑO POR RADIACION.

Fluorescencia de rayos X con fuentes de radiación de sincrotrón



Práctica de laboratorio: Fluorescencia de rayos X

Dispositivo experimental

CONFIGURACION: energy dispersive spectroscopy (EDS)





Multi Channel Analizer (MCA)



Se divide el rango de alturas de pulsos (proporcional a la energía) en 2048 canales. Se mide la altura del pulso y se suma una cuenta en el canal correspondiente, siendo éste proporcional a la energía del fotón que generó el pulso



Energía / eV

Laboratorio XAFS "in house":

Fuente de rayos X

Radiación de frenado:





000 Rigak



Laboratorio "In house" de absorción de rayos X, INIFTA, La Plata. ARGENTINA

Fuente de rayos X



XENOCS GeniX 3D

Fuente de rayos X



XENOCS GeniX 3D

Detector de rayos x: Diodo Si PIN



Resolución en energía de un detector

Resolución en energías: Capacidad del detector para distinguir entre dos energías próximas entre sí.

Puede medirse exponiendo el detector a una radiación monoenergética.

- Idealmente: pico tipo función delta.
- Realidad: pico con un ancho finito y de forma gaussiana.

La distribución se debe a la naturaleza estadística de los procesos ionización y excitación en el material detector.



Resolución en energía de un detector

Se describe en función del ancho a mitad de altura del pico («full width at half maximum», FWHM). Energías separadas por una «distancia» menor al FWHM no se pueden resolver.

 E_1 y E_2 separadas por $\Delta E = E_2 - E_1 = FWHM$.

La línea sólida es la suma de dos picos gaussianos idénticos separados por ΔE = FWHM.

La resolución en energía R se define como:

$$R = \frac{\Delta E}{E}$$



Detector de rayos x: Diodo Si PIN



Amptek DppMCA G:\Tierra_NB.mca

File View MCA Display Analyze DPP Help

– 🗗 🗙





đ × _

Fluorescencia de rayos X: Archivos MCA



Línea 1, columr 100% Windows (CRLF) ANSI

<u>8</u> +	Hephaestus											~	^ 😣							
H <u>e</u> phaestus <u>P</u> lot <u>H</u> elp																				
Absorption: periodic table of edge and line energies																				
Absorption	Н														He					
	Li	Li Be													С	N	0	F	Ne	
Formulas	Na	Mg												AI	Si	P	s	CI	Ar	
Torridas	к	Ca	Sc	ті	v	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	C	u	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
	Bb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Тс	Bu	Bh	Pd			Cd	In	Sn	Sb	Те		Xe	
lon chambers					Ta	W	Ro			D+					Dh	Di	-le Do	At	Pn	
		Da					Re	Us		PL			ng Ca		FU		PU	AL		
Data	Lanth	Ra	AC	RT	На	Sg	вп	HS	Mt	Ds		g	Cn	Uut	FI	Uup		Uus	Uuo	
6	Lanthanides Ce P				Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb Dy			Но	Er	Tm	Yb	Lu		
Transitions	Actini	aes		Тһ	Ра	U	Np	Pu Am Cm Bk C				Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			
	Elem	ient da	ta			Absord	otion e	daes-				Flu	oresc	scence lines						
	Prop	erty	Value			Edge Energy γ(ch)						Transition Energy			rgy	Stren	gth A			
Edge finder	Nam	ne C	hromi	ium		К	5989 1.1			10)	Ka1			K-L3		5414.9		0.5824		
	Num	nber 2	4			L1 696			3.92 Ka2			a2 k	K-L2		5405.2		0.2939			
Line finder	Weight 51.996 amu				-11	L2 583.8 1.41 Ka				(a3 K-L1			5293		E000.0					
	Density 7.19 g/cm^3			-11	L3 574.1			0.37 Kb1			01 K	K-M3 5		594	5946.8		0.0809			
Standarde					-11	M1 M2		/4.1	2.68 Kb2		2 1	K-N2,3		E044 0		0.0419				
Scandards	Filter V					MB		42.2	0.96 Kb4		5 r 54 k	K-M4 5		3940.0		0.0	413			
-	Plot filter					M4 2			0.1	0.18 Kb5		5 1	K-M4.5		5987		0.0	007		
F' and F"	and F"					M5		2		17		La1		L3-M5						
	BMM: Show K edges					N1 La2						2 L	L3-M4 572.1			2.1	0.9	009		
>	BMM: Show L edges				N2						Lb	1 L	2-M4		58	1.8	0.9	223		

http://bruceravel.github.io/demeter/

Objetivo del experimento

- Determinar mediante XRF la relación atómica (estequiometría) entre los elementos de un compuesto desconocido.
- Para ello se procederá a adquirir el espectro de fluorescencia de muestras (2) diferentes de arcillas modificadas para aplicaciones tecnológicas.
- En el análisis de los datos se deberán evaluar las correcciones (intrínsecas, geométricas, etc) sobre los espectros a efectos de determinar la relación buscada.

Programa de ajuste sugerido (clase aparte):

https://www.silx.org/doc/PyMca/dev/index.html

FIN DE LA CLASE